خواص ساختاری و الکترونی تک لایه SiC₂ در حضور گاز استالدهید: امکان سنجی کاربرد به عنوان حسگر گاز

خلیل صیدالی جوانمردی، زهرا کرمی هرستانی*

گروه مهندسی برق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده: در مقاله پیش رو، به بررسی تاثیر جذب مولکول استالدهید بر خواص ساختاری و الکترونی تک لایه SiC₂ با استفاده از نظریه تابعی چگالی پرداخته شده است. به این منظور، پیکربندیهای مختلف جذب مولکول بر روی تک لایه مورد بررسی قرار گرفته و پایدارترین ساختار براساس انرژی جذب گزارش شده است. نتایج نشان داد که مولکول استالدهید به صورت فیزیکی با انرژی در حدود ۰/۳۱۰eV برروی SiC₂ جذب میشود. مقایسه ساختار نواری و چگالی حالات SiC₂ قبل و بعد از جذب مولکول استالدهید نشان داد که گاف انرژی و فاصله تراز فرمی تا نوار هدایت پس از جذب استالدهید به ترتیب ۰/۰۰۸e افزایش مییابد که میتواند موجب کاهش هدایت الکتریکی تک لایه گردد. بر اساس محاسبات انجام شده از تک لایه SiC₂ یزوالکتریک بهره برد.

واژگان كليدى: SiC₂، استالدھيد، نظريه تابعى چگالى

Zahra.karamihorastani@iau.ac.ir

۱ – مقدمه

با صنعتی و مدرن شدن ابزارآلات، آلودگی هوا به تهدید جدی برای انسان و موجودات تبدیل شده است. صنایع با تولید آلاینده-های اصلی مانند آلدئیدها، فرمالدئیدها و استالدهید به عنوان محصولات جانبی، موجب آلودگی بیش از پیش محیط زیست شدهاند[۱]. استالدهید با نام سیستماتیک اتانال یک ترکیب شیمیایی آلی فرار (VOC) با فرمول CH₃CHO میباشد که بر اساس فهرست تهیه شده توسط آژانس محیط زیست ایالات متحده، در بین ۳۳ آلاینده هوا قرار دارد. استالدهید به دنبال سوزاندن سوختهای فسیلی تولید میشود. همچنین در خروجی اگزوز خودروها، صنایع شیمیایی و آزمایشگاهها مشاهده شده

است[7]. استنشاق مستقیم استالدهید میتواند موجب سردرد، تهوع، سوزش چشم، استفراغ و مشکلات حاد تنفسی شود. همچنین مطالعات انجام شده نشان داده است که ساختار ماده استالدهید میتواند موجب جهش ژنتیکی، واکنش با DNA کاهش غلظت ویتامین B_1 و ایجاد تغییر در ساختار سلولهای خونی در بدن انسان شود[7, ۳]. همچنین این ماده در بازدم تنفسی افراد مبتلا به سرطان ریه نیز مشاهده شدهاست؛ بنابراین شناخته میشود[۴]. استالدهید همچنین میتواند برای تشخیص شناخته میشود[۴]. استالدهید همچنین میتواند برای تشخیص کیفیت مواد غذایی نیز مورد استفاده قرار گیرد [۵]. همه آنچه بیان شد، نیاز مبرم توسعه حسگر با کارائی بالا جهت تشخیص استالدهید به منظور نظارت بر محیط زیست، کنترل کیفیت مواد

غذایی، جلوگیری از تاثیرات مخرب بر ارگانهای بدن انسان و شناسایی بیماریها را نشان میدهد.

روشهای متعددی از جمله کروماتوگرافی گازی[۶, ۷]، حسگرهای الکتروشیمیایی[۸] و حسگرهای اکسیدفلز نیمه هادی[۹–۱۱] جهت شناسایی استالدهید معرفی شدهاند. اخیرا نانوساختارها جهت شناسایی گازها مورد توجه قرار گرفتهاند. حسگرهای مبتنی بر نانومواد به واسطهی انتخاب پذیری، حساسیت بالا، قابل اطمینان بودن، تکرار پذیری، قابلیت کوچک سازی، استحکام بالا و مقرون به صرفه بودن گزینه مناسبی جهت شناسایی گازها هستند[۱۲].

از جمله نانوساختارها و نانومواد پرکاربرد جهت تشخیص گازها، مواد مبتنی بر بستر گرافن[۱۳] میباشند. گرافن دارای خواص منحصر به فردی میباشد و در حوزههای مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاست. از جمله این مطالعات میتوان به ترانزیستورهای اثرمیدان و تاثیر آنها در کوتاه شدن طول کانال[۱۴]، ساخت حسگر جهت تشخیص و شناسایی گازهای سمی[۱۵, ۱۶]، طراحی سلولهای خورشیدی[۱۷, ۱۸]، آشکارساز نوری[۱۹, ۲۰]، زیست حسگرها [۲۱] و ... اشاره کرد.

على رغم خواص منحصر به فرد گرافن، اين ماده به دليل گاف انرژی صفر ذاتی، توانایی شناسایی گازهای با خاصیت جذب ضعیف را ندارد. ازجمله روشهای افزایش حساسیت گرافن نسبت به گازها و همچنین کنترل گاف انرژی، اضافه نمودن ناخالصی میباشد. در مراجع متعدد اتم های مختلف از جمله بورون، تيتانيوم، آهن، نيكل، كبالت و مس با هدف بهبود بخشيدن جذب بصورت ناخالصی به گرافن اضافه شدند[۱۵, ۲۲, ۲۳]. از بین تمامی ناخالصیها، سیلیکون (Si) بهترین ماده برای کنترل گاف انرژی گرافن میباشد. اضافه کردن Si به عنوان ناخالصی موجب ایجاد ماده جدید سیلیگرافن شد که به صورت ساختارهای SiC7، SiC2 ،SiC3 و SiC ظاهر می شود [۲۵، ۲۵]. SiC با سلول واحد شامل دو اتم سیلیکون و چهار اتم کربن، ضمن داشتن مراکز فعال جذب بیشتر، تمامی خواص منحصر به فرد گرافن شامل سطح ویژه بزرگ، قابلیت تحرک حامل بالا[۲۶]، پایداری حرارتی و مکانیکی بالا را دارد[۲۸, ۲۸]. از سوی دیگر به دلیل وجود دو اتم سیلیکون در هر سلول واحد این ساختار، به راحتی در مدارهای الکتریکی ادغام می شود [۲۹].

باتوجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله به امکانسنجی استفاده از SiC₂ جهت تشخیص استالدهید پرداخته شدهاست.

۲- روش محاسبات

محاسبات مقاله حاضر با استفاده از بسته نرم افزاری کوانتوم اسپرسو[۳۰] انجام شدهاست. این بسته محاسباتی بر اساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از روش شبه پتانسیل و توابع پایه امواج تخت، به حل معادلات تک ذره کوهن شَم می پردازد. در این مقاله، از شبه پتانسیل های فوق نرم و تابعی تبادلی – همبستگی گرادیان تعمیم یافته[۳۱] استفاده شدهاست.

SiC2 ابریاخته به کار رفته در انجام محاسبات، نانو صفحه دوبعدی SiC2 در ابعاد Å Λ ۵ در در ابعاد X وY و فضای خلا Å ۵ در راستای Z می باشد. به منظور دقت محاسبات مربوط به انرژی جذب، نیروهای واندروالسی با استفاده از روش DFT-D2 در نظر \mathcal{P} رفته شدهاست[۳7]. انرژی قطع بر روی ۴۵Ry تنظیم شده و واهلش ساختاری هندسی در هر سه بعد تا نیروی ۵/۰۰۱Ry ما وارد بر هر اتم ادامه یافت. تعداد نقاط X و انرژی قطع براساس بهینه سازی های بدست آمده به ترتیب ۹×۹×۱ و ۲۵Ry در نظر \mathcal{P} رفته شد. انرژی جذب (Eads) به صورت رابطه ۱ محاسبه شد:

Eads= Etot(SiC₂ - Acetaldehyde) - Etot(SiC₂) -Etot(Acetaldehyde) (\)

که در آن (Etot(SiC₂ – Acetaldehyde انرژی کل نانوصفحه SiC₂ در معرض استالدهید، (Etot(SiC₂) کل انتوصفحه SiC₂ کل استالدهید در SiC₂ خالص و (Etot(Acetaldehyde انرژی کل استالدهید در حالت منزوی میباشد. به طور کلی، 0 > Eads نشان دهنده فرآیند جذب به طور خود به خودی و گرماده میباشد. جهت بررسی حساسیت خواص الکترونی صفحه SiC₂ به مولکول استالدهید، ساختار نواری و همچنین چگالی حالات قبل و بعد از جذب محاسبه میشود.

۳- بحث در نتایج

در این بخش، ابتدا به مطالعه صفحه خالص پرداخته شده است. سپس خواص ساختاری و الکترونی آن در مجاورت گاز استالدهید

مورد بررسی قرار گرفته است.

1-۳- مطالعه صفحه SiC₂ - اعتبارسنجی

این بخش به مطالعه تک لایه SiC₂ خالص و مقایسه آن با نتایج گزارش شده توسط پژوهشگران (جهت اعتبارسنجی) اختصاص یافته است. ابریاخته ۲×۲، SiC₂ واهلش یافته به همراه طول پیوندها و زوایا در شکل ۱ نشان داده شدهاست.



شكل. • ساختار سلولى ابرياخته SiC2

مقایسه پارامترهای ساختاری نمایش داده شده با مرجع[۳۳] صحت نتایج بدست آمده را به خوبی تایید می کند. نمودار ساختار نواری و چگالی حالات مربوط به صفحه SiC2 خالص در شکل ۲ نمایش داده شدهاست. همانطور که ملاحظه می شود SiC2 خالص یک نیمههادی با گاف مستقیم ۶۱۶۹۷ است. تراز فرمی تقریبا در وسط گاف قرار دارد. هرچند مطالعه دقیق، حاکی از نزدیک بودن تراز فرمی به میزان ۴۷me۷ به تراز هدایت، در مقایسه با تراز ظرفیت است. که نشان دهنده اندکی خاصیت n-type این ماده است. ساختار نواری و چگالی حالات بدست آمده کاملا با



شکل۲. نمودار ساختار نواری و چگالی حالات صفحه SiC₂

نتايج مرجع[٣٣] تطبيق دارد.

SiC₂ مطالعه جذب استالدهید بر روی

به منظور یافتن موقعیت جذب بهینه مولکول استالدهید بر روی صفحه SiC2 پنج موقعیت مختلف نشان داده شده در جدول ۱ مورد بررسی قرار گرفت. انرژی جذب مربوط به هر ساختار نیز گزارش شدهاست. همان طور که ملاحظه می شود جذب، خود به خودی و در محدوده فیزیکی می باشد. مقایسه مقادیر انرژی جذب، نشان دهنده پایداری موقعیت ۵ نسبت به سایر موقعیتها می باشد. موقعیت جذب بهینه به همراه طول پیوند، زوایا و فاصله تا سطح SiC2 پس از واهلش در شکل ۳ نشان داده شده است.

جدول۱. پیکربندیهای مختلف جذب استالدهید برروی SiC₂

پیکربندی ها	انرژی جذب(eV)
	/٢٣١
V	-•/Y &•
T T	-•/٢۶•
×	/Y9S
	-•/٣١•



شکل ۳. پیکربندی پنجم (موقعیت بهینه) به همراه طول پیوند، زوایا و فاصله تا سطح SiC₂ پس از واهلش

ساختار نواری و چگالی حالات پس از جذب استالدهید در شکل ۴ نشان داده شدهاست. همانطور که انتظار می رود با توجه به جذب ضعیف فیزیکی، ساختار نواری SiC2 پس از جذب استالدهید چندان متاثر نشدهاست. طبق بررسیهای انجام شده گاف انرژی و فاصله تراز فرمی تا تراز هدایت پس از جذب به ترتیب eV-۰۰۸ و v-۰۶ افزایش مییابد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که هدایت تک لایه SiC2 پس از جذب استالدهید کاهش می یابد.



بر اساس نتایج بدست آمده، SiC2 خالص عملکرد ضعیفی جهت شناسایی استالدهید به وسیله روشهای مبتنی بر تغییر مقاومت دارد. با این وجود، با توجه به انرژی جذب بدست آمده (۰/۰۳۱eV) میتوان از آن جهت شناسایی بر اساس روش گرماسنجی استفاده کرد. این حسگرها براساس گرمای واکنش ناشی از جذب، جهت شناسایی گازها مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از SiC2 میتوان به عنوان ماده جاذب حسگرهای پیزوالکتریک نیز استفاده نمود. در این حسگرها، تغییرات جرم پس

از جذب گاز منجر به تغییر فرکانس ارتعاش می شود. با توجه به اینکه انرژی جذب در محدوده جذب فیزیکی است، بازگشت پذیری حسگر پس از خروج از محیط حاوی استالدهید قابل تضمین می باشد.

زمان بازیابی (τ)، زمان مورد نیاز برای واجذب مولکول استالدهید از صفحهی SiC₂ میباشد که بصورت رابطه τ قابل محاسبه است[τ *]:

$$\tau = A^{-1} e^{(-E_a/K_B T)} \tag{7}$$

در این رابطه طبق مطالعات قبل $E_a A = 10$ rs $I^{-1} s^{-1}$ انرژی جذب، $E_a A = 10$ r s dut i to the set of the set of



شکل ۵: رفتار زمان بازیابی بازجذب استالدهید بر روی SiC₂ بر حسب دما

زمان بازیابی در دمای اتاق ($K^{\circ}K$) ۲۴/۲ میکروثانیه میباشد. در دماهای بالاتر، au کاهش مییابد که منجر به برگشت پذیری

بالای حسگر میشود.

انتقال و بازتوزیع بار حین جذب استالدهید بر روی صفحه مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که مولکول استالدهید ضمن جذب بر روی صفحه SiC₂ بار از دست میدهد. شکل ۶ تغییرات چگالی بار پس از جذب را نشان میدهد.



شکل ۶ باز توزیع چگالی بار الکتریکی جذب استالدهید بر روی SiC_{2r} (

به منظور بررسی فرایند انتقال بار می توان از نمودار انرژی تک لایه خالص و مولکول استالدهید منزوی مطابق با شکل ۷ استفاده نمود. همانطور که ملاحظه می شود مسیر محتمل برای انتقال بار، از مولکول استالدهید به صفحه SiC₂ می باشد.



٤-نتيجه گيري

در این مقاله به بررسی خواص ساختاری و الکترونی صفحه SiC2 در معرض استالدهید و امکانسنجی استفاده از آن به عنوان حسگر پرداخته شد. این مطالعه شامل بررسی پیکربندیهای مختلف و استخراج پیکربندی بهینه، انرژی جذب، نمودارهای چگالی حالات و ساختار نواری میباشد. اهم نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

 جذب استالدهید برروی SiC₂ بصورت گرماده و فیزیکی و با انرژی (۰/۳۱۰eV) میباشد.

- گاف انرژی و فاصله تراز فرمی تا هدایت بعد از جذب استالدهید افزایش جزئی دارد.
- مولکول استالدهید ضمن جذب بر روی صفحه SiC₂ بار از دست میدهد.
- SiC2 به عنوان حسگرگاز مقاومتی عملکرد ضعیفی دارد
 که می توان با اعمال ناخالصی مناسب یا نقص در ساختار، آن را بهبود بخشید.
- با توجه به انرژی جذب استالدهید بر روی SiC₂ میتوان
 از SiC₂ به عنوان حسگر بر مبنای گرمای واکنش یا به
 عنوان سطح جاذب حسگرهای پیزوالکتریک با زمان
 بازیابی سریع استفاده نمود.

مراجع

1. D.Calestani, R.Mosca, Zanichelli, M.Villani, A.Zappettini, J. Mater. Chem., *21*(39), 15532 (2011).

2. G.K.Mani, J.B.B. Rayappan, Sens. Actuators B Chem, 223, 343(2016).

3. L.Zhang, M.Zhou, and S. Dong, Anal. Chem, 84(23),10349(2012).

4. P.Fuchs, et al., UICC, 126(11), 2663(2010).

5. P.Patil, et al., Mater Sci Semicond, 101, 76 (2019).

6. D.Klensporf, H.H. Jeleñ, Polish J. Food Nutr. Sci, 14(4), 389(2005).

7. X.Guan, E.Rubin, and H. Anni, Alcohol. Clin. Exp, 36(3), 398(2012).

8. AW.Hodgson, P.Jacquinot, LR.Jordan, PC. Hauser, Electroanalysis,;11(10-11),782(1999).

9. P.Rai, and Y.-T. Yu, Sens. Actuators B Chem, 173, 58(2012).

26. L.Sun, et al., RSC Adv, 8(25), 13697(2018).

27. D.Fan, et al., J. Mater. Chem. C, 5(14), 356, (2017).

28. S.Lin, J. Phys. Chem. C, 116(6), 3951(2012).

29. M.Zeng, et al., Chem. Rev, 118(13), 6236 (2018).

30. P.Giannozzi, et al., J. Phys. Condens, **21**(39), 5502(2009).

31. J.P.Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, PRL, **77**(18), 3865(1996).

32. S.Grimme, et al., J. Chem. Phys, 132(15), 154104(2010).

33. M.F.Saadi, R. Safaiee, and M. Golshan, Appl. Surf. Sci., 481, 484 (2019).

34. H. Cui, D. Chen, Y. Zhang, X. Zhang, Sust. Mater. Technol. 17, e00094.(2019) 10. S.Ahmadnia-Feyzabad, et al., Sens. Actuators B Chem, 166, 150(2012).

11. Y.Chu, et al., MCA, 181, 1125(2014).

12. E.Saatci, S. Natarajan, COCIS, 55, 101469(2021).

13. K.S.Novoselov, et al., J. Sci., 306(5696), 666 (2004).

14. W.Mehr, et al., IEEE Electron Device Letters, 5, 691(2012).

15. R.Wu, et al., J. Phys. Chem. C, 112(41), 15985 (2008).

16. M.Shafiei, et al. *Pt/graphene nano-sheet based hydrogen gas sensor*. (2009) in *IEEE Sens. J*.

17. Z.Yin, et al., Adv. Energy Mater, 4(1), 1300574(2014).

18. M.Z.Iqbal, and A.-U. Rehman, J. Sol. Energy, 169, 634(2018).

19. A.Ferreira, et al., Phys. Rev. B Condens. Matter, 85(11), 115438(2012).

20. H.Yao, , et al., Chin. Phys. B, 31(3), 038501(2022).

21. F.Arshad, et al., Colloids Surf. B, 112356. (2022)

22. L.Jiang, et al., MAT SCI SEMICON PROC, 138, 106252(2022).

23. J.Ni, , M. Quintana, S. Song, PHYSICA E Low-dimensional Systems and Nanostructures, 116, 113768(2020).

24. T.Y.Kim, , C.-H. Park, and N. Marzari, Nano Lett., 16, 2439(2016).

25. H.Dong, et al., NANOHL, 8(13), 6994 (2016).

Structural and electronic properties of SiC₂ monolayer in the presence of acetaldehyde gas: Application feasibility as a gas sensor

Kh. Seidali Javanmardi, Z. Karami Horastani*

Department of Electrical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad university, Shiraz, Iran

Abstract: This paper investigates the influence of acetaldehyde molecule adsorption on the structural and electronic properties of the SiC₂ monolayer using density functional theory. For this purpose, different adsorption sites on the monolayer were investigated and the most stable structure was reported based on the adsorption energy. The results showed that the acetaldehyde molecule is physically adsorbed on SiC₂ with an energy of about 0.310 eV. Comparing the band structure and density of states of SiC₂ before and after the adsorption of acetaldehyde molecule showed that the energy gap and the distance between the Fermi level and the conduction band after acetaldehyde adsorption increase by 0.008 eV and 0.006 eV, respectively, which can cause a decrease in electrical conductivity. Based on the calculations, SiC₂ can be used as an acetaldehyde gas sensor based on conductivity and, reaction heat change, or as an absorbent surface in piezoelectric gas sensors.

Keywords: SiC₂, Acetaldehyde, Density functional theory